### ❽ 公開実用新案公報(U)

昭63-187006

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

個公開 昭和63年(1988)11月30日

G 01 B 21/30

7625-2F

審查請求 未請求 (全1頁)

の考案の名称

表面形状測定機構

迎夷 願 昭62-78462

昭62(1987)5月25日 図出 願

床 井 四考

安

東京都三鷹市下連後9丁目7番1号 株式会社東京精密内

79考 者 和 浩

東京都三鷹市下連雀9丁目7番1号 株式会社東京精密内

大 木 株式会社 東京精密 **①出** 

東京都三鷹市下連雀9丁目7番1号

#### 匈実用新案登録請求の範囲

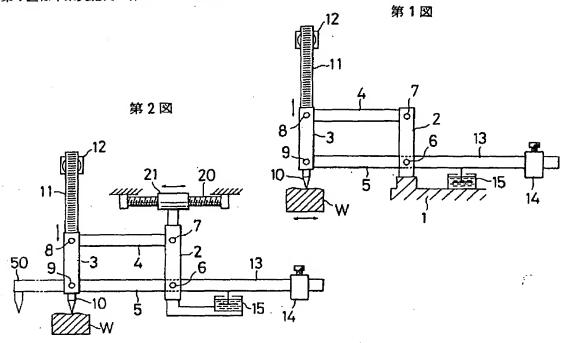
垂直に立設固定された支点部材を基準として、 該部材に平行に配設した可動部材と該両部材を連 結する2本の平行連結ロッドとで回動自在に構成 した平行リンク機構と、該可動部材の軸線方向一 端に取り付けられたリニアスケールと該スケール の移動量を検出する読み取りヘッドで構成される スケール機構と、前配平行連結ロツドの軸線上に 設けた触針の測定力を調整するパランスウエイト 機構とからなる表面形状測定機構。

### 図面の簡単な説明

第1図は本案実施例に係るワーク移動方式にお

ける形状検出機構構成図、第2図は本案の他の実 施例における形状検出部移動方式における形状検 出機構構成図である。

2 ------ 支点部材、3 ------ 可動部材、4,5 ------平行連結ロッド、10 ·····・触針、11 ·····スケー ル格子材、12……読み取りヘッド、13……パ ランスロッド、14……パランスウエイト、15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガイドネジ、21・・・・・ガイ ドホルダ、W……ワーク。



⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報 (U)

@Int Cl.4 G 01 B 21/30

識別記号

庁内整理番号

7625-2F

187006
(Application Publication Number)
(B公開 昭和63年(1988)11月30日

(Publication Date)

審查請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

表面形状测定機構 昭62-78462 — Application Number

願 昭62(1987)5月25日 ← Application Date 砂出

包考 床 并

安

東京都三鷹市下連雀9丁目7番1号 株式会社東京精密内

沙考 大 木 和浩 ⑦出 願 人 株式会社 東京精密 東京都三鷹市下連雀9丁目7番1号 株式会社東京精密内

東京都三鷹市下連雀9丁目7番1号

### 明細書

- 1 考案の名称表面形状測定機構
- 2 実用新築登録請求の範囲

3 考案の詳細な説明 <利用分野>

この考案はワークの表面形状を触針をもって測定する装置の形状測定機構に関するものである。

<従米技術>

表面形状を高精度に測定するには、例えば特開昭 5 2 - 2 6 2 4 9 号公報に見られるように、触

く本考案の目的>

本考案は、リニアスケールにおいて、該スケール移動方向に対する直角方向の位置ズレは移動世精度(読み取り精度)に影響しないことに着目してなされたもので、該スケールを平行リンク機構を利用して垂直方向に保持すると共にバランス機構

で低測定力とすることにより、 商精度で広範囲の 測定を可能とする測定機構を提供しようとするも のである。

## <実施例>

形状測定機にはワーク移動方式と検出部移動方式とがあり、その移動機構は公知であるので、説明は省略する。

まず第1図によりワーク移動方式について実施の一例を説明する。図において、1は後述する触針等からなる形状測定機構を支持する基台であり、2は該基台に垂直に立設固定された適宜長の支点部材である。3、4、5は上記支点部材2と協助して平行リンク機構を構成する可動部材3と平行している。3、9はヒボット軸受けとしている。

しかして可動部材3はその軸線を支点部材2の 軸線と平行に姿勢保持されており、その一端側に は被測定物であるワークWに接触する触針10が 取り付けられ、他端側にはリニアスケール機構と して例えばモアレスケールを構成する適宜長のス

ケール格子材11が取り付けられている。從って、 可助部材3と触針10及びスケール格子材11は 同一軸線上に位置している。12は上記スケール 俗子材11と対になりモアレ縞を形成するインデ ックス格子材及び該モアレ縞を検出し読み取る検 出部材等でなる読み取りヘッドである。13は、 平行リンク機構の一方の平行連結ロッド5に一体 的に連結して該ロッド軸方向に延設したバランス ロッドであり、該ロッド上には移動自在にバラン スウエイト14が取り付けられている。15はバ ランスロッド13に取り付けられたダンパ部材で あり、触針10の測定力(接触荷重)が小さい場 合に測定状況により起生しやすいはね上がり現象 を抑制するものである。従ってその取り付け位置 は上記のほか平行連結ロッド5側でもよい。また、 バランスロッド13はバランスウエイト14と共 に触針10の測定力を調整する機能を奏するもの であるから、上記連結ロッド5のほか他方の連結 ロッド4側に一体的に延設してもよいことはいう までもない。

以上のような構成において、ワークWの表面形 状を測定する場合は、まずバランスウエイト14 により触針10の測定力をワーク材質に応じた負 荷とすべく調整する。これにより今ワークWに触 針10を按触させ、次いでワークWを所要方向に 移動させれば相対的に触針10がワークWの表面 をトレースし、その凹凸形状に応じて該触針が上 下する。触針10の動作量はそのままスケール格 子材11の上下並となり、これにより読み取りへ ッド12がモアレ編を読み取り、デジタル信号と して出力することになる。このトレースにおいて、 触針10と可動部材3及びスケール格子材11は 支点部材2に対し常に平行姿勢として上下動する ので、その動作量に応じてこれら触針等は平行連 結ロッド4、5の軸方向(図上では左右方向)に 位置ズレを起こす。これが従来の一本レバー支点 方式では触針の上下勁によりスケール部も傾斜す る為、平行目盛が形成されたデジタルスケールを 利用することはできなかったが、本案は平行リン ク機構であるからスケールの目盛線方向を上記ズ

レ方向と同じに設定しておけば、日盛線幅内のズ レ量であればスケールの読み取り機能に何らの不 具合も生ぜず、正確な動作量を商精度にかつ広範 囲にデジタル値として読み取ることができる。

第2 図は第1 図のワーク移動方式に対し形状検出機構部側が移動する方式の例を示しているが、第1 図と同一の構成共通部材は同一符号を付している。

しかして該第2図方式は第1実施例の基台1に代え、所要部材、例えば検出機構保持フレーム体(図示せず)に設けられたガイドネジ20に聯合して移動するガイドホルダ21に支点部材2を固定保持した構成としたものである。この方式の場合はワークWを固定位置として検出機構部が移動するのであるが、形状検出機能は第1実施例と全く間にである。

次に、更に他の実施例を説明すれば、第2図に 想像線で示すように平行連結ロッド5の先端を延 設して該延設部端50に触針10を設けたり、あ るいは該触針を平行連結ロッド5の任意点に設け てもよく、即ち平行連結ロッドの軸線上の適宜の 位置に設けることにより触針10の動作量に対し スケール格子材11の動作比率を変えることも可 能である。

また、何れの方式においても、スケール機構としてはモアレスケールのほか光学式リニアエンコーダ、マグネスケール等リニア型のデジタルスケールであれば各種のものが利用できることはいうまでもない。

### < 効果>

複雑な演算処理もコンピュータを利用して容易に 実行できることになる。

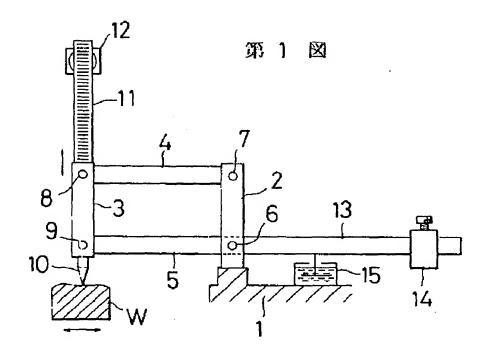
4 図面の簡単な説明

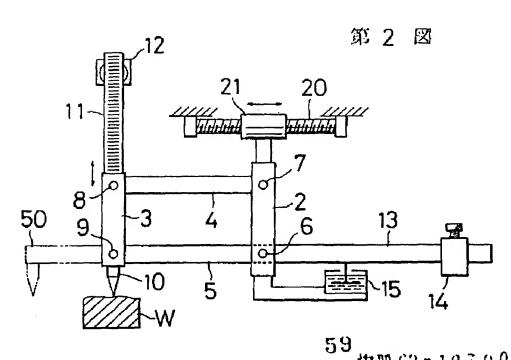
第1図は本案実施例に係るワーク移動方式における形状検出機構構成図、第2図は本案の他の実施例における形状検出部移動方式における形状検出機構構成図である。

2…支点部材3…可動部材4・5…平行連結ロッド10…触針11…スケール格子材12…読み取りヘッド13…バランスロッド14…バランスウエイト15…ダンパ20…ガイドネジ21…ガイドホルダW…ワーク

実用新案登録出願人

株式会社 東京精密





実用 63 7 18 7 19 19 9 **実用新家登録出願人**株式会社 東京精密